3 م 1975 م 5 م 19

(54) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

(11) 63-197923 (A) (43) 16.8.1988 (19) JP

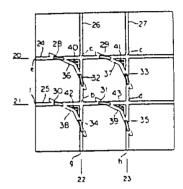
(21) Appl. No. 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cl., G021 1/31, H04B9/00, H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector, and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28~31. In these optical switch elements 28~31, an optical path is switched by an applied voltage O and V. A light beam whose optical path has bee switched from the incidence use optical waveguides 24, 25 to waveguides 36~39 for connecting between the optical switch elements 28~31 is brought to a total refection to some angle by light reflectors 40~43 and made incident on other optical switch elements 32~35 than the optical switch elements 28~31, the optical path is moved to emission use optical waveguides 26, 27, and the light beam is emitted as emitted light beams 22, 23. In such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized.



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-197923

@Int_Cl_4

 ②公開 昭和63年(1988)8月16日

G 02 F 1/31 H 04 B 9/00 H 04 Q 3/52

A - 7348 - 2H T - 7240 - 5K

1 - 1240 JK B - 8426-5K 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

◎発明の名称

マトリツクス光スイツチ

到特 顧 昭62-29565

❷出 願 昭62(1987)2月13日

母 発明 者 清水

淳 雅 彦 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

冠発 明 者 藤 原 雅 彦 ①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

3代 理 人 弁理士 岩佐 義幸

明 耜 書

1. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に互いに平行なM本 (Mは自然数) の第1群の光真波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の「番目の光導波路と第2群の」 番目の光弧波路の交点を (i, j) とし (1≤i SM、ISISN、i. jは自然数)、交点(i. j) と交点 (i. j~1) 及び交点 (i. j) と 交点(i+ 1、 j)の間にそれぞれ光スイッチエ レメントを配置し(但し、 j-1<1, i+1> Mとなる場合には、交点(i, j-1)をi番目 の導致路の端部、交点(i+1、j)をj香目の 導波路の端部とする)、前記第1群の光導波路及 び前記第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記2つの光スイッチェレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光期御デバイスに関し、 特に基板上に複数個の光スイッチェンメントを設 置して構成されるマトリックス光スイッチに関す よ

(従来の技術)

近年の光通信システムの発展に伴い、従来にな えられている。その様なシステムで必要とされる デバイスとしては、その様なシステムで必要も可能に 低電圧動作。小型で集積化が容易といったもの形式イッチが単げられて、そのチェインが単げられて、 トワークを構成するためには、特に複数の光スイッチが必要とある。 発している。必要とはないないがあれているの光スイッチが必要である。 発したといるの光スイッチが必要である。 発したといるの光スイッチが必要である。 の光スイッチが必要である。 な数とに設置した光薄波器を用いてによっているので、1つの基板上に複数の光スイッチェレメ ントを集積化できるという特徴があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、海波型の光スイッチには、方向性結合型。 全反射型、Y分岐型等の方式がある。

第1図に、光スイッチェレメントとして方向性 結合器を用いた8×8のマトリックス光スイッチ の例を示す。このマトリックス光スイッチは、雑 誌「エレクトロニクス・レターズ(Electronics Letters 22(1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチェレメントの 1 つを拡大して示している。この例によると案子 長は60mmと非常に大きいものになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレメントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、構成が簡単で多チャンネル化し易い方向性粘合型と全反射型の光スイッチが用いられているが、両者ともエレメント長とスイッチング電圧がトレードオフの関係にある。ところが、高速のスイッ

波路と、これと交わる互いに平行なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置し、前記第連路の光導波路と野変して、前記第連路の交点を(i . j) とし(1 ≤ i ≤ M、1 ≤ 交点(i . j + 1) 及び点(i . j + 2 及のにでれたスイッチェレスとなるには、すりの間にそれぞれ光スイッチェレスとなる場合には、交点(i + 1 , j)をi 番目の基準波路の近には、交点(i + 1 , j)をi 番目の運波路の端部、交点(i + 1 , j)をi 番目の運波路の端部とは異なる第3の光導波路の端部とは異なる第3の光導波路の光導な路に対象とは異なる第3の光導波路の光導な路中に光反射器を設置したことを特徴とする。

(作用)

本発明は多チャンネル光スイッチの構成に関するもので、その作用について第1図を用いて説明する。第1図はマトリックス光スイッチの一例であるが、このマトリックス光スイッチに光を入射

チングを行う場合は駆動で簡単化し、消費を 力を小さくするためにスイッチングでほとは、不さっ るだけ小さいことが望ましい。 は、、の光 スススス チを多チャンネル化するときには、多には、光 光 で ッチェレメントを光 引力につりために 2 光 スススス ッチェレメントを 2 世動作を行うために 2 光 スススルイ ッチェレメント 長が大きくために 2 光 スルル 光 スイッチ全体の表 2 そ として 4 光 に 交差角が大きくとれない。 2 光 に 2 と を 板 に 被 が大きいという特性のために、 8 チャンネル化 が難しい。

本発明の目的は、上記の従来の多チャンネル光 スイッチの欠点を除き、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックス光スイッチを促供す ることにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のマトリックス光スイッチは、基板上に 互いに平行なM本(Mは自然数)の第1群の光導

すると(20.21 は入射光)、入射用光導波路24.25 を通って光スイッチエレメント28.29.30.31 に入射する。この光スイッチエレメントでは印加電圧0とVとで光路が切り換わる。光路が入射用の光速波路24.25 から光スイッチエレメント間を結ぶ速路36.37.38.39 に切り換わった光は、光反射器40.41.42.43 によってある角度に全反射され前記光スイッチエレメントとは別の光スイッチエレメント32.33.34.35 に入射し、光路が出射用光導波路26.27 に移り、出射光22.23 として出射される。

本発明においては光反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも素子長の小型化が行え、また光スイッチエレメント長を大きくとれるために低電圧で動作し、さらに光スイッチエレメントを2つ使用しているために低クロストークの多チャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

(実統例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第1回は本発明によるマトリックス光スイッチ のとつの主権例である。この実施例は、本発明に 交差導放路全反射型光スイッチを用いたものであ り、2×2の光スイッチを示している。このマト リックス光スイッチは、平行な2本の第1群の入 射用光導波路24.25 と、これら入射用光導波路に 交わる耳いに平行な2本の第2群の出射用光導波 路26,27 とを備えている。今、入射用光導波路24. 25と出射用光迅波路26.27 の交点をa, b, c, d、入射用光導波路24.25 の端部を e. 「、出射 用光導波路26,27 の端部を g. h とする。端部 e と交点aとの間に光スイッチエレメント28が、交 点』と交点ととの間に光スイッチエレメント29が、 端部!と交点bとの間に光スイッチエレメント30 が、交点もと交点せどの間に光スイッチエレメン F31が配置されている。さらに、交点aと交点 b との間に光スイッチエレメント32が、交点りと第 部gとの間に光スイッチエレメント34が、交点に と交点すどの間に光スイッチエレメント33が、交 点dと端部hとの間に光スイッチエレメント35が

配置されている。光スイッチェレメント28と32とは光スイッチェレメント間導波路36で接続され、 光スイッチェレメント29と33とは光スイッチェレ メント間導波路37で接続され、光スイッチェレメント30と34とは光スイッチェレメント間導波路38 で接続され、光スイッチェレメント31と35とは光スイッチェレメント間導波路38 では続され、光スイッチェレメント31と35とは光スイッチェレメント間導波路39で接続されている。 そして、これら光スイッチェレメント間導波路中にそれぞれ光反射器40、41、42、43 が設置されている。

第2図及び第3図は、このマトリックス光スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を説明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

まず、半絶縁性 C a A s 基板11上にすべてノンドープで G a A s バッファ 居12 (厚み0.1μm)、A & e. z z G a e. e z A S タ 重量子井戸 (M Q W) ガイド暦14 (0.4μm) . A & e. z z C a e. e z A S クラッド暦15 (0.5μm) . G a A s

トップ用16 (0.1 μm) をMBE法により連続成長する。GaAs/AlelisGaelisAs多重量子井戸 (MQW) ガイド用14は厚み100 人のGaAs、As、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCaelisAs、AlelisGCael

次に、フォトリソグラフィ法により幅10μmで入出力用の興波路と交差角5~10 の交差パターンのマスクをエピ層側に形成し、反応性イオン・ピームエッチング法によりマスク以外のGaAsトップ層16及びAlGaAsクラッド層15をエッチングする。この際エッチングはAlGaAsクラッド簡15の途中で止めるように制御した。このエッチングにより、2本の装荷型チャンネルがイド17による交差型再波路と入射用導波路の形成される。

第2回は光スイッチエレメントとしての交差型 導波路の部分を示している。

次に第3図のように光スイッチエレメントを結 が導波路、すなわち光反射器入射側導波路44と光 反射器反射側導波路45との交点に、反応性イオン・ビームエッチング法により光反射器46を形成する。この際のエッチングはCaAsバッフェ度12まで行う。このようにすると第3図のように入射側導波路44から光反射器46に入射した光はガイド階と外部空気との歴折率差△n=2.5によって入射角が監界角以上の時には全反射され、出射側導波路45へ反射される。

最後に、第2回において、後い交差角の2等分線 A - A 、に沿って金によるショットキー電極18を形成する。また、裏面にはオーミック接触電極19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら電極18.19 は多重量子井戸暦14のヘテロ界面に垂直に電界を印加する手段を構成する。

なお、ここで光導波路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ピームエッチング性は、 エッチング面の垂直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

量子井戸屋は、気相成長法(VPE法)や金銭有機物法(MO-CVD法)などを用いて成長してもよく、導波器の形状はリブ型あるいは濃を据った形状にしてもよい。また、材料系としてはGaAと/ALGaAs系材料を用いた場合につき説明したが、これに限定されるものではなく、例えば「nP/「nGaAsP、「nALAs/「nGaAs等の半導体材料。LiNbO,等の強誘電体材料も用いることができ、光スイッチの構成も用いることができる。

次に、本実施例の動作について第1図を用いて 説明する。ここでは、スイッチングを行う光の被 長としてMQWガイド層14の吸収論(バンドギャップ被長人。=0.85μm)より長被長側を考え、 0.875μmを選んだ。入射用導波路24に入射した 光20は、光スイッチエレメント28において印加電 圧が0のときには光導波路24をそのまま進行し、 印加電圧がある値Vのときには全反射されて光導 波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反 イッチェレノント28と同様に印加電圧 Vのときに全反射されて出射用退波路26に移り、出射光22となる。同様に、光スイッチェレメント28.29,30.31、32.33.34.35 が印加電圧 0 と Vの間でスイッチングを行うように構成されているものとずれば、任意の入射端から入射した光が任意の出射端からの出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチとして動作させることができる。なお、ここで交差型連改路は第2図のような構造をしており、電極に18.19間に電圧を印加することにより、電極にあるMQWガイド暦14にマイナスの歴折率が誘起されて入射光が全反射される。この時のクロストークはチャンネルガイド17の交差角が5~10~と大きいため-30d B以下である。

射されて光スイッチエレメント32にはいり、光ス

本実施例のように基板上に光反射器を設置する ことによって導波光を入射方向とは異なる方向に 反射させれば、光スイッチエレメントを光入射方 向に多段に配置する必要がなくなり、若子長が小

型化される。特にマトリックスサイズが大きくなった時(チャンネル数が大きくなった時)には、その違いは顕著である。試算によれば、8×8マトリックス光スイッチを従来の第4図のような方法で作製した場合には半選体材料では敵==の大きさになるが、本発明を用いれば1==以下にすることができる。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1 つの入出力端子間に光スイッチエレメントが2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1 個しか用いないため低損失である。さらにマト リックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。したがって本発明によれば小型でモ ノリシック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による多チ+ンネル光スイッチの一実施例を説明するための平面図、

第2回は、交差型導波路を説明するための図、

第3回は、光反射器を説明するための図、

第4図は、従来の多チャンネル光スイッチを説明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 半導体

17・・・・・・・・・・チャンネルガイド

20.21 · · · · · · · 入射光

22.23 · · · · · · · 出射光

24.25 · · · · · · · · 入射用導波路

26.27 · · · · · · · · 出射用導波路

28.29.30.31.32.33.34.35 ・・光スイッチエ

レメント

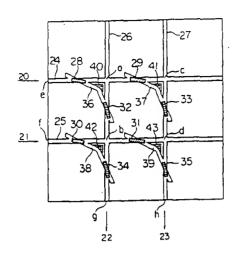
36.37.38.39 ・・・・各光スイッチエレメ

ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

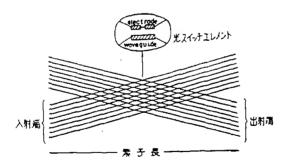
代理人 弁理士 岩 佐 義 幸

特開昭63-197923 (5)

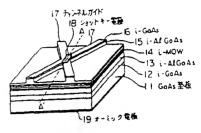


20 . 21	入射光
22 . 23	
	出射用光導发路
	:34,35…・光 <i>スイッチエレメント</i> ・・・-・- 光スイッチエレメント 間導波 路
30, 37, 30, 39 ·····	

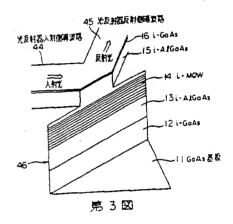
第 (図



第 4 図



第2図



手統補正都

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 殴

1. 平性の表示

昭和 6 2 年特許願第 2 9 5 6 5 号

2. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称

日本電気株式会社

4. 代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目 2 7 番 1 1 号

佐藤第二ビル4階 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 森幸/旅門



5、補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の儲 及び図面

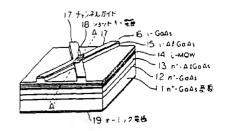
6. 補正の内容

(1) 明細書第8頁第15行目~第9頁第2行の 「まず、半路鞣性 GaAs 基板11・成長する。」 を以下の様に補正する。

「まず、 n *- G a A s 基板11上に、 n *- G a A s バッファ階12(厚み 0.1μm), n *- A ℓ e. 25 G a e. es A s クラッド層13(1 μ m), ノンドープ G a A s / A ℓ e. 25 G a e. es A s 多重量子井戸 (M Q W) ガイド暦14(0.4μm), ノンドープ A ℓ e. 23 G a e. es A s クラッド暦15(0.5μm), ノンドープ G a A s トップ暦16(0.1μm) を M B E 法により連続成長する。 J

- (2) 第2図を別紙図面のように補正する。
- (3) 第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 鞍 幸



第2図

